

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

Д.М.Свирепа

24.12.2025

РАСПИСАНИЕ
занятий студентов 4 курса Белорусско-Российского университета
на весенний семестр 2025/2026 учебного года

Дни	Часы	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ								январь	февраль	март
		АСОИ-221		МПК-221		АЭП-221		АЭП-222				
Понедельник		1 подгр.	2 подгр.	1 подгр.	2 подгр.	1 подгр.	2 подгр.	1 подгр.				
	8.30-09.15 9.20-10.05	БАиП (лаб.) а.519/2		ППиСК а.506/2 (лаб.)		АТТУИК (лаб.) а.207/2		АТТУИК (лаб.) а.207/2				
	10.25-11.10 11.15-12.00	БИЗНЕС-АНАЛИЗ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ (лек.) доц. Ковальчук В.М.а.409/2		ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТР. И УПРАВЛ.КАЧЕСТВОМ Доц. Сергеев С.С.а.410/2 (лек.)		АВТОМАТИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛ.УСТАН.И КОМПЛЕКСОВ (лек.) Доц. Чёрная Л.Г. а.213/2					2 16	2
	12.30-13.15 13.20-14.05	БАиП (лаб.) а.519/2		ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТР. И УПРАВЛ.КАЧЕСТВОМ Доц. Сергеев С.С.а.410/2 (лек.)		ЭЛЕКТРОБЕСП.ПРОМ. И ТРАНСП. УСТАНОВОК Доц. Леневский Г.С.а.213/2 (лек.)				26	9 23	9
	14.20-15.05 15.10-15.55					//////////ЭПиТУ (лаб.) а.216/2//////////						
	16.05-16.50 16.55-17.40											
	17.50-18.35 18.40-19.25											
	8.30-09.15 9.20-10.05			ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ РАДИАЦ.КОНТРОЛЯ Доц. Шилова И.В.а.511/2 (лек.)		ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВ.ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Доц. Коваль А.С.а.213/2						
	10.25-11.10 11.15-12.00			ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ РАДИАЦ.КОНТРОЛЯ Доц. Шилова И.В.а.511/2 (лек.)		ВУЭПТ(лаб.) а.404/2 СПУ(лаб.) а.210/2	СПУ(лаб.) а.210/2 ВУЭПТ(лаб.) а.404/2	Электрооб.пром.и трансп.установок а.213/2 (прак.)		3 17	3	
	12.30-13.15 13.20-14.05			ППиСК а.506/2 (лаб.)		СПУ(лаб.) а.210/2 ВУЭПТ(лаб.) а.404/2	ЭПиТУ (лаб.) а.216/2 СПУ(лаб.) а.210/2	ЭПиТУ (лаб.) а.216/2 ЭПиТУ (лаб.) а.216/2	27	10 24	10	
	14.20-15.05 15.10-15.55	ИНТЕГРИР.ИНФОРМ.СИСТ.ПРЕДПРИЯТИЙ (лек.) Ст.пр. Денисович Д.А.а.412/2		ПиМРК а.а.503/2,439/1,505/7 (лаб.)				ЭПиТУ (лаб.) а.216/2				
	16.05-16.50 16.55-17.40	ИИСП (лаб.) а.416/2	БАиП (лаб.) а.519/2					ЭПиТУ (лаб.) а.216/2				
	17.50-18.35 18.40-19.25	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС Доц. Якимов А.И.а.409/2										
	8.30-09.15 9.20-10.05			ПиМРК а.а.503/2,439/1,505/7(лаб.)	ППиСК а.506/2 (лаб.)		АЭПППМ (лаб.) а.401/2	ВУЭПТ(лаб.) а.404/2				
	10.25-11.10 11.15-12.00			Приборы и методы радиац.контроля а.510/2 (прак.)		АЭПППМ (лаб.) а.401/2 АЭПППМ (лаб.) а.401/2	ВУЭПТ(лаб.) а.404/2 АЭПППМ (лаб.) а.401/2	АТТУИК (лаб.) а.207/2		4 18	4	
	12.30-13.15 13.20-14.05	ССП (лаб.) а.416/2	ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТР. И УПРАВЛ.КАЧЕСТВОМ Доц. Сергеев С.С.а.410/2 (лек.)			ВУЭПТ(лаб.) а.404/2 АЭПППМ (лаб.) а.401/2	АВТОМАТ.ЭЛЕКТР.ТИПОВЫХ ПРОМ. МЕХАНИЗМОВ (лек.) Ст. пр. Жесткова Л.В. а.202/2		28	11 25	11	
	14.20-15.05 15.10-15.55	БИЗНЕС-АНАЛИЗ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ (лек.) доц. Ковальчук В.М.а.410/2	ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ РАДИАЦ.КОНТРОЛЯ Доц. Шилова И.В.а.511/2 (лек.)			Автом.тип.технолог.устан.и компл.а.512/2 (прак.) Автоматиз.электропр.тип.пром.механ.а.512/2 (прак.)	Автомат.тип.технолог.устан.и компл.а.510/2 (прак.)					
	16.05-16.50 16.55-17.40	БАиП (лаб.) а.519/2	ИИСП (лаб.) а.416/2									
	8.30-09.15 9.20-10.05			ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИБ.И СИСТЕМ.КОНТРОЛЯ Доц. Кушнер А.В.а. 301/2 (лек.)				Автоматиз.электропр.тип.пром.механ.а.512/2 (прак.)				
	10.25-11.10 11.15-12.00	ИИСП (лаб.) а.416/2		ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИБ.И СИСТЕМ.КОНТРОЛЯ Доц. Кушнер А.В.а. 512/2 (лек.)				АЭПППМ (лаб.) а.401/2		5 19	5	
	12.30-13.15 13.20-14.05	Интегрированные информац.системы предприятий (пр.) а.519/2	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС Доц.Хомченко А.В.а.410/2				ЭЛЕКТРОБЕСП.ПРОМ. И ТРАНСП. УСТАНОВОК Доц. Леневский Г.С.а.213/2 (лек.)		29	12 26	12	
	14.20-15.05 15.10-15.55	ИНТЕГРИР.ИНФОРМ.СИСТ.ПРЕДПРИЯТИЙ (лек.) Ст.пр. Денисович Д.А.а.409/2				Электрооб.пром.и трансп.установок а.213/2 (прак.)		СПУ(лаб.) а.210/2				
	16.05-16.50 16.55-17.40	ССП (лаб.) а.519/2	ИИСП (лаб.) а.416/2			ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС Доц.Коваль А.С.а.213/2		ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС Доц.Коваль А.С.а.213/2				
	17.50-18.35 18.40-19.25											
	8.30-09.15 9.20-10.05	ССП (лаб.) а.519/2		ППиСК а.506/2 (лаб.)			АТТУИК (лаб.) а.207/2	ВУЭПТ(лаб.) а.404/2				
	10.25-11.10 11.15-12.00	СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИР. (лек.) Ст.пр. Денисович Д.А.а.502/2		ППиСК а.506/2 (лаб.)			АТТУИК (лаб.) а.207/2					
	12.30-13.15 13.20-14.05	ССП (лаб.) а.416/2	УЧЕБНО-ИССЛЕД РАБОТА СТУДЕНТОВ Доц. Афанасьев А.А. а.510/2			СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ (лек.) Доц. Чёрная Л.Г. а.202/2				6 20	6	
	14.20-15.05 15.10-15.55					ЭПиТУ (лаб.) а.216/2	ЭПиТУ (лаб.) а.216/2			30	13 27	13
	16.05-16.50 16.55-17.40					ЭПиТУ (лаб.) а.216/2	ЭПиТУ (лаб.) а.216/2					
	8.30-09.15 9.20-10.05											
	10.25-11.10 11.15-12.00										7 21	7
	12.30-13.15 13.20-14.05									31	14 26	14
	14.20-15.05 15.10-15.55											
		Начальник ЦМК Декан электротехнического факультета		О.А.Маковецкая С.В.Болотов		Начальник организационного отдела ЦМК						В.Береснев